

2021 年度用

Use in FY. 2021

放射線業務従事者承認申請書 (ニューズバル)  
Radiation Worker Approval Application Form (NewSUBARU)

2021 年 Y04 月 M08 日 D 提出※1)  
Submission※1)

高輝度光科学研究センター  
安全管理室長 殿  
To the Safety Office Director, JASRI

本申請書を提出後、安全管理室から問い合わせる  
際に担当者がある場合のみ記入

JASRI 所属部門 : 安全管理室  
Division at JASRI  
部門長 : 安管 一郎  
Director  
担当者 :  
Contact person in JASRI  
(連絡先) Phone



Signature or name+seal

下記の者の登録を申請します。The person below hereby applies to be registered as a radiation worker.

フリガナ Kana-letters	コウキド タロウ	生年月日 Date of birth	(西暦) 2000 年 Y 1 月 M 1 日
氏名 Name	高輝度 太郎	性別 Sex	<input checked="" type="checkbox"/> 男 Male <input type="checkbox"/> 女 Female
		SPring-8 ID No.	1234567
連絡先 Contact	Phone : 0791-58-0874	e-mail :	koukido@spring8.or.jp
所属 (課、グループ名等) ※2 Division/ Section etc. ※2)	安全管理室		
作業内容※2 Work description※2)	<input type="checkbox"/> 試験研究 Research/ Experiment <input type="checkbox"/> 運転保守 Operation and maintenance <input type="checkbox"/> 一般管理 General management <input type="checkbox"/> ユーザー支援 User support <input type="checkbox"/> 企画調整 Planning coordination <input checked="" type="checkbox"/> 安全管理 Safety management <input type="checkbox"/> その他 Others ( )		
入退用 IC タグ要・不要※3) Use of RFID for the area※3)	<input checked="" type="checkbox"/> 要 Yes “立入場所” をチェックしてください。Check the “Work place” below. <input type="checkbox"/> 不要 No “立入場所” をチェックしないでください。Do not check the “Work place” below.		
立入場所 Work place	<input checked="" type="checkbox"/> 実験ホール・電源エリア・入射器トンネル・蓄積リングトンネル Experimental Hall・Power Supply Area・Accelerator Tunnel・Storage Ring Tunnel <input type="checkbox"/> ニューズバル放射光施設付属棟 Annex Facility of Synchrotron Radiation NewSUBARU		
作業開始(予定)日 Work starting date	2021 年 Y 04 月 M 20 日 D		

ニューズバル管理区域に立  
入る方は“要”にチェック

【安全管理室記入欄】 - Safety Office use only -

過去の従事歴 :  あり (  ニューズバル 最終登録年度 : 西暦 年度  事業所内他施設 最終登録年度 : 西暦 年度 )  
 従事歴なし

ルミネスバッジ	■ KG 発行		備考 <input type="checkbox"/> 他の従事者申請提出 (PDF)
所属コード	A		
教育訓練実施日	20 / /		
健康診断実施日	20 / /	可/不可	
登録日	20 / /		

安全管理室長

様式 1 AN (Form1AN)

※1) 申請書原紙を提出した日付を記載してください。Indicate the date you submitted this form.

※2) 下表を参考にしてください。Refer to the table below.

部門/室 <i>Division</i>	作業内容 <i>Work description</i>	コード Code
研究支援部 <i>General Administration Division</i> ・研究調整課 <i>Research Coordination Section</i> ・財務課 <i>Accounting and Contract Section</i> ・総務人事課 <i>General Affairs and Personnel Section</i>	一般管理 <i>General management</i>	Aネ 001
企画室 <i>Planning Office</i>	企画調整 <i>Planning coordination</i>	Aミ 002
利用推進部 <i>User Administration Division</i>	ユーザー支援 <i>User support</i>	Aユ 004
光源基盤部門 <i>Light Source Division</i> ・加速器機器グループ <i>Accelerator Machine Group</i> ・軌道解析・モニターグループ <i>Beam Dynamics and Monitor Group</i> ・光学系・輸送チャンネルグループ <i>Optics and Transport Channel Group</i> ・挿入光源・フロントエンドグループ <i>Insertion Device and Front End Group</i> ・制御グループ <i>Control Group</i> ・基盤技術グループ <i>Technical Development Group</i>	運転保守 <i>Operation and maintenance</i>	Aサ Aシ Aス 005
放射光利用研究基盤センター <i>Center of Synchrotron Radiation Research</i> ・技術支援グループ <i>Engineering Support Group</i> ・精密分光推進室 <i>Precision Spectroscopy Division</i> ・分光推進室 <i>Spectroscopy Division</i> ・回折・散乱推進室 <i>Diffraction and Scattering Division</i> ・散乱・イメージング推進室 <i>Spectroscopy and Imaging Division</i> ・タンパク質結晶解析推進室 <i>Protein Crystal Analysis Division</i>	試験研究 <i>Research/ Experiment</i>	Aフ Aヘ Aハ Aメ Aム Aマ Aヤ 007
・産業利用・産学連携推進室 <i>Industrial Application and Partnership Division</i> ・産業利用基盤開発推進室 <i>Industrial Platform Development Division</i>	ユーザー支援 <i>User support</i>	Aホ Aヒ 006
安全管理室 <i>Safety Office</i>	安全管理 <i>Safety management</i>	Aエ 010
情報処理推進室 <i>Information-technology Promotion Division</i>	運転保守 <i>Operation and maintenance</i>	Aモ 016
XFEL 利用研究推進室 <i>XFEL Utilization Division</i>	試験研究 <i>Research/ Experiment</i>	Aク 017
研究プロジェクト推進室 <i>Research Project Division</i>	試験研究 <i>Research/ Experiment</i>	Aセ 018

※3) 年度途中でも変更できます。You can change this information in the fiscal year.